

セッション一覧表

平成 20 年 11 月 29 日 (土) ～30 日 (日) 宮崎大学 木花キャンパス

11 月 29 日 (土)	A 会場 (1F, 126 名)	B 会場 (1F, 101 名)	C 会場 (2F, 120 名)	D 会場 (2F, 105 名)	E 会場 (2F, 120 名)	F 会場 (2F, 105 名)
9:00-10:24 AM 前半 I (7 件)	プラズマ 迫田達也 宮崎大工	有機・バイオ 原一広 九大工	光 光エレ、量子エレ 平川靖之 久留米高専 (6 件)→10:12	薄膜・表面 古川昌司 九工大情工	半導体(A) 西岡賢祐 宮崎大工	半導体(B) 吉野賢二 宮崎大工
10:36-12:00 AM 後半 II (7 件)	特別講演会 “Plasma for Life Science” Prof. Pietro Favia Univ. of Bali, Italy プラズマ 川崎仁晴 佐世保高専	非晶質 福山敦彦 宮崎大工	光 光エレ、量子エレ 内海通弘 有明高専 企業セミナー	ビーム、 計測・制御 岡部弘高 九大工	半導体(A) 池田晃裕 九大シ情 企業セミナー	半導体(B) 大山英典 熊本電波高専
12:00-13:00	昼 休 み					
13:00-13:20	総 会 (G 会場 : 農学部 2F, 270 名)					
13:20-13:30	「応用物理学会九州支部貢献賞」贈呈式 (G 会場)					
13:45-14:45	特 別 講 演 会 (G 会場) 「醸造学よりみえる人間学」 水光 正仁 氏 (宮崎大学副学長・農学部教授)					
15:00-15:30	特別共通セミナー I 「応用物理学関連測定技術の最前線」 (1 件) (G 会場)					
15:45-16:57 PM 前半 III (6 件)	特別共通セミナー II (A 会場) 「応用物理学関連測定技術の最前線」 (2 件) (休憩 : 16:45-17:00)			プラズマ 白谷正治 九大シ情	有機・バイオ 福山敦彦 宮崎大工	薄膜・表面、 光エレ 岡部弘高 九大工 (9 件)→17:33
17:09-18:09 PM 後半 IV (5 件)	(2 件) 企業セミナー		→18:00 →18:12	プラズマ 大津康德 佐大理工	有機・バイオ 真田瑞穂 九州共立大 (3 件) →17:45	
19:00-21:00	懇 親 会 (ホテルメリージュ)					
11 月 30 日 (日)	A 会場	B 会場	C 会場	D 会場	E 会場	F 会場
9:00-10:24 AM 前半 V (7 件)	薄膜・表面 古川昌司 九工大情工	超伝導 木内勝 九工大情工 (5 件)→10:00	結晶工学 鈴木芳文 九工大工	応用物性、 応用物理一般 栗焼久夫 九大シ情	半導体(A) 中島寛 九大産学連携 (9 件)→10:48	半導体(B) 前田幸治 宮崎大工
10:36-12:00 AM 後半 VI (7 件)	薄膜・表面 西谷龍介 九工大工	10:12→ 超伝導 木須隆暢 九大シ情 (5 件)→11:12	結晶工学 鈴木芳文 九工大工 (3 件)→11:12	応用物理一般 重松利信 佐世保高専		半導体(B) 吉武剛 九大総理工 (5 件)→11:36

各セッションの見方：分科名、座長、座長の所属、() 内は講演件数 [一般講演のセッションにおいて]

講演番号について：例えば、29Ep-10 は 29 日 E 会場午後 10 番目の講演という意味

△印のついた講演は発表奨励賞申請の講演